PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-293310

(43)Date of publication of application: 16.10.1992

(51)Int.Cl.

9/25H03H

> (21)Application number : 03-057490 (22)Date of filing:

22.03.1991

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD IKEDA TOSHIAKI (72)Inventor:

SATO TOMOHARU

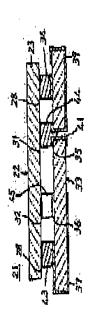
MORIOKA YOSHIKAZU KOTANI YOSHIAKI MORI TORU

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

(57)Abstract:

using a surface acoustic wave element chip itself as a part PURPOSE: To reduce the number of components and to decrease the man-hours required for the assembling by of a packaging member.

side pattern 28 and an earth side land 34. A solder bump 44 mechanically couple a surface acoustic wave element chip 22 with a base plate 33 and connects electrically an earth used to form a space required for propagating the surface surface acoustic wave element 22 itself gives an air—tight connects electrically a hot side pattern 31 and a hot side land 35 a solder bump 45 connects electrically a hot side sealed packaging structure together with a base plate 33 pattern 32 and a hot side land 36 respectively. Then the solder sealing frame 43 and the solder bumps 44, 45 are and a solder sealing frame 43 and the thickness of the CONSTITUTION: A solder sealing frame 43 is used to



STATUS LEGAL

acoustic wave.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or [Date of final disposal for application] application converted registration]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

'[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

2006/10/20

Japanese Patent Laid-Open No. 4-293310

[Claims for the Patent] [What is claimed is]

comprising: acoustic wave device surface

surround the interdigital transducer and a hot-side pattern connected a ground-side line substrate, an interdigital transducer formed on acoustic and formed on the substrate surface acoustic wave element , the surface transducer; a ground-side pattern connected to interdigital interdigital transducer the οĘ element comprising a line substrate, hot-side the t 0

land formed hot-side substrate electrically pattern, acoustic the ď t 0 the to the hot-side in a position corresponding to the ground-side pattern, element is formed, the base plate comprising a ground-side electrically connected οĘ surface electrode surface the đ external a base plate arranged opposite to the interdigital transducer of land formed in a position corresponding a hot-side connected to the hot-side land; electrode external land and ground-side ground-side on which

solder sealing frame provided so as to connect the ground-side and the ground-side land; and pattern connect the hot-side pattern as to provided so the hot-side land a solder bump and

[0012]

[Operation]

base plate and the solder sealing frame, provides a hermetically sealed along with the surface and the base plate and electrically connecting the ground-side pattern element the ground-side land. Also, the solder bump performs the function electrically connecting the hot-side pattern and the hot-side land. sealing frame performs U V Wave the propagation frame acoustic the surface acoustic wave element itself, the solder sealing mechanically joining the surface for solder ο£ necessary thickness the invention, space packaging mechanism and the Ŋ form In the present dwnq waves Furthermore, function of acoustic

[0013]

Invention] the Ч0 [Advantages

packaging members and, surface the parts invention, O TH number is used as part of the present the reduce t 0 t 0 acoustic wave element itself possible according Ь. О Therefore, i. therefore, [0014]

possible simultaneously with acoustic between and the electrical space ь. С solder sealing frame mechanically joins the surface ۲. ب plate, hermetically seals the Therefore, assembling an electrical connection, performed frame. in can be used sealing steps đunq solder solder and achieves also element and the base οĘ number of the the connection by the the formation reduce the two, t 0

Ŋ 100] sealing ಥ having solder plate the base ο£ flat-plate-like thickness the formed by Ŋ use t 0 i.s possible space Ø ٦. اي Because ۲.

to provide possible ۲. ن i. L Therefore, price low plate. ๙ a t base itself the ൾ ഗ plate shape 0 bas simple the

[0016]

[Embodiments]

the present ΟŦ an embodiment (1) 21 in and N acoustic wave device , | Figures ή shown surface i S invention [0017]

32 30 the after connected and hot-side formed interdigital Upon waves. transducers 22 and 31, 0 H interdigital patterning by use of photolithography technology element piezoelectric body, for example. 28, evaporation surface acoustic ៧ provided with lines .⊣ യ and patterns and 25 and surrounds the interdigital transducers 24 and 25, which acoustic wave interdigital to hot-side These γq 2 8 are М М pattern 30 is, there 25. propagating substrate 29, 2 and these connected surface 1, surface acoustic wave device ground-side 27, 24 in Figure Ψ 0 26, transducers the for The and 27 ๙ which are 25, lines 0 U 2 3 Ų Į shown formed substrate films ď element 22 ground-side lines 26 25, interdigital 23, as 32 metal 24 and ٦. and and 0 0 ¢ 24 wave are formed by with substrate substrate ο£ transducers patterns 31 transducers formation provided acoustic The the like. the U.F ţ,

[0018]

0 市 i S ono above-described ate m surface (M) Ø M This surface acoustic wave device 21 is provided with a base substrate plate top The base the the the shows O.F ο£ formed. surface N 5 4 and Figure transducers 24 are to the И И ر کا element opposite and 4 shown in Figures interdigital Wave arranged acoustic ۲. ای the which surface singly which (M)

base the σĘ surface bottom the shows Ŋ Figure and ტ. plate base (1) plate the

[0019]

through-holes 41 and 42. These lands 34, 35, 36 and external electrodes ground-side external electrodes 39 and 40 are respectively electrically Upon the base plate position are electrically there 38 Þ the through . 28 example. and extend from examble hand, pattern thereof. 32, 37 passing positions corresponding to the hot-side patterns 31 and external electrodes ტ ტ other both for for plate ground-side surface t 0 screen printing, alumina, are the respectively. λq ۵ د formed upon the base 36 38 on 0 bottom and and 40 34. formed from above-described and 37 35 land the ground-side the hot-side lands 36, electrodes 9 formed by ţ ground-side electrodes and plate .Ч (3) lands 35 is ტ ტ the external formed base 34 plate are external the ground-side land corresponding to formed hot-side 40 the are base 40 **ل** 0 ground-side 39, U O connected connected there hot-side $_{
m The}$ 38, surface [0020] 37, 33,

of manufacturing, formed in the state of a cream solder by screen printing frame sdwnq subsequently, thicknes the base sealing solder Ŋ the 36. 4, Figure predetermined and ή As will be understood by comparing Figure 1 with Figure and above-described cream solder melts by being heated, with And solder are, 35 and 45 are respectively given to the hot-side lands Ы О 34 and 45 acoustic wave element 22. ground-side land Ø solidifies, the Figure đ solder bumps 44 having shown in 45 after the cream solder melts and given to the and ф ග and solder bumps 44 that, 33 mating with the surface sealing frame 43 After (S) |--| 43 frame example. and the sealing 43

solder bump 45 connects the hot-side pattern 32 and the hot-side Therefore, the ground-side pattern 28 and hot-side patterns 31 and 32 formed on the surface acoustic wave element 22 are respectively sealing frame sealing frame 43 connects 38 land the hot-side 37 34, electrodes solder land the 9 and 40 via the ground-side and external The solder 31 pattern the interconnected to the ground-side (M) the hot-side external electrodes and 45 hot-side ო shown in Figure and 23 80 pattern 44 the sdwnq connects ground-side solder Q (V) formed 4 36 and the and ঝ [0021] dunq are the

d A in circuit used temperature solder Ŋ 45. ¢ C 21 and solder is preferable as the device 4 soldering solder bumps surface acoustic wave prevented the remelting which might occur by the ρ and 0 ا-ا 43 high-melting-point frame in mounting the obtained illustrated) sealing board (not solder because [0022]

electrical connection can be given which connect space high đ ¥0 waves, As described above, in this embodiment, the formation ate 4 5 p1, surface acoustic and solder bumps 44 and base the and 2 element the propagation of sealing properties and by the solder sealing frame 43 Wave acoustic necessary for surface hermetical [0023] the

View another Like reference numeral sectional i L in shown 21aQ device components ٠ د Ø Figure acoustic wave omitted. above. the the present invention. corresponding to described are descriptions surface (^) Figure ď shows components 4H 0 t 0 overlaps corresponding ÓŔ Ø Figure embodiment ر 0 and (11)

[0024]

FOR On the other hand, a ground-side land 34 connected as to intersect the hot-side interconnected to a hot-side external electrode 39 along the top surface 4 4 (Y) dwnq plate solder base interposed. Ŋ Ø in connected to formed 0 solder sealing frame 43 is formed 46 i S film 6, no through-hole 35 a hot-side land insulating a base plate 33. цe In Figure with reason, 35, this land đ t 0

[Brief Description of the Drawings] [Figure 1]

present acoustic 21 in an exploded condition in an embodiment of the surface Ŋ shows perspective view which đ ۲. ۵ Η Figure wave device invention.

[Figure 2]

completed perspective view which shows the appearance of Ŋ i L М shown in Figure 2 device wave is a acoustic Ø Figure condition. surface

[Figure 3]

Figure O.f. III-III line the along view sectional ď -Н Ю M Figure () ()

[Figure 4]

(1) m plate base Ŋ shows singly plan view which topď ا. ای 4 Figure رح _ [Figure

ate ų L base đ shows singly view which plan bottom ď (I) ᆔ LD) Figure (A)

[Figure 6]

device 21a in an exploded condition in another embodiment of the present 6 is a sectional view which shows a surface acoustic wave (1) corresponding to Figure figure the Figure invention,

[Figure 7]

surface conventional is a sectional view which shows a Ч device acoustic wave _ Figure

[Description of Symbols]

device
wave
acoustic
Surface
21a
17,

element	
wave	
acoustic	
Surface	

0)
Ų
Ŋ
H
ij
Ω
ᅻ
ด
•

tal transducer
٦. ل
р
дi
Н
ter
Ç
-H
Ω Ω

4

2 2 2 3 8

37,

41,

43

⁴⁶ Insulating film

(19) 日本因特許庁 (1 P)

(12) 公開特許公報(4)

特開平4—293310

(11)特許出願公開番号

平成4年(1992)10月16日

技術表示箇所

(43)公開日

F I

9/25(51) Int.CI.5 н в он

广内整理番号 7259-5J 7259-5 J ∢ 藏別配馬

5回 請求項の数1(全 米部米 密查請求

000006231	株式会社村田製作所	京都府長岡京市天神二丁目26番10号	(72) 発明者 池田 利昭
(71) 出願人 000006231			(72) 発明者
特顯平3-57490		平成3年(1991)3月22日	
(21) 出願番号		(22) 出願日	

会社村田製作所内 佐藤 (72) 発明者

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 **水**拳

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 会社村田製作所内 小令 職學 (72) 発明者

林料

林以

最終質に続く

(女2名)

林以

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

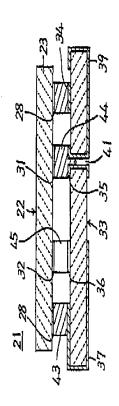
会社村田製作所内 旅馬 井瀬井

久郎 (74) 代理人

弹性表面波装置 (54) [発明の名称]

(57) [財約]

表面実装可能な弾性表面被装置において、パ シケージング構造を簡略化する。 [国的]



(2)

[特許諾択の範囲]

ターンに対応する位置に形成されるホット側ランド、前 記アース側ランドに電気的に接続されるアース側外部電 ット側外部電極を備える、ペース板と、前記アース側パ イジタルトランスデューサのホット値ラインに被続され るホット側パターンを備える、弾性表面波素子チップ と、前記弾性表面波素子チップの前記インタディジタル ランスデューサが形成された前記基板の面に対向して 配置されるものであった、前舘アース側パターンに対応 する位置に形成されるアース側ランド、前部ホット側パ **衡、および前記ホット側ランドに電気的に接続されるホ** ターンと前記アース側ランドとを連結するように設けら れる、半田封止枠と、首記ポット個パターンと芭記ポット個のファトを連絡するように殺けられる、半田パンプト タディジタルトランスデューサを取囲むように前記基板 前記基板上に形成されるインタデ イジタルトランスデューサ、世記インタディジタルトラ ソスデューサのアース倒ラインに披続されかり前記イン 上に形成されるアース側パターン、および前記インタデ と、を備える、弾性表面波装置。 基板、 【発明の詳細な説明】 7

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、弾性表面汝装置に関するもので、棒に、表面実装可能とされた弾性表面被装置のパッケージング構造に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図7には、気密的にパッケージングされかし表面実装可能とされた従来の弾性表面铰装置 1 が断手間によった。

8

[00001] このようにして、単生表面数の伝統に必要な発問の形成と高い気管性とが、多層基板2と金属板3 50

とからなるパッケージング部材により与えられ、かし、必要な電気的複統がポンディングワイヤ12および18によって与えられる。

00061

「発明が解決しようとする課題」しかしながら、図7行所の ボンた異性表面波装置1は、パッケージングするため に、多層基板2、金属板3 およびコパールリング9の3 じの部品が必要であり、また、多層基板2 自身のコスト が比較的高く、さらに、金属板3 名多層基板2 に接合するため溶液が必要であることから、パッケージングのたるたけが高くしく。また、単体表面放装値1 を組立 てるに当たっては、単性表面後素子チップ110ダイボ ンド、ボンブイングワイヤ12 および13 によるワイポ ボンディング、もよび金属板3 の溶接という少なくとも ボンディング、もよび金属板3 の溶接という少なくとも まいが無いあるという問題もある。

10

【0007】それゆえに、この発明の目的は、このような問題を解決し得る弾性表面被禁置を提供しようとする

ことである。 [0008]

8

【戦題を解決するための手段】にの発明による罪性表面 故装置は、まず弾性表面放素子チップを備える。この事 性表面放業子チップは、基板、前記基板上に形成される インタディジタルトランスデューサ、前記インタディジ タルトランスデューサのアース側ラインに接続されやし 前記インタディジタルトランスデューサ、前記インタディジ がトランスデューサのアース側ラインに接続されやし 前記インタディジタルトランスデューサを取囲むように 前記基板上に形成されるアース側パターン、および前記 インタディジタルトランスデューサのホット幅ラインに 接続されるホット側パターンをディンに

接続されるホット側パターンを備える。 10009]にのような理性装面数素十チップの前記インタディンタルトランスデューサが形成された前記事板の面に対向して、ペース核が配留される。このペース核は、前記アース側パターンに対応する位置に形成されるアント、前記アーンに対応する位置に形成されるでのでに形成されるボット回シンド、前記アース回シンドに触気されるアース個外部電板、北上が前記ホットロッンドに電気的に接続されるオットにの名を構入

【0010】また、前記アース側パターンと前記アース側ランドとは、半田封止枠によって運結される。

0

[0011] さらに、前記ホット側パターンと前記ホット側サンドとは、半田パンプによって連絡される。 [0012] [作用] この発明において、半田封止枠は、驿性装面波案子チップとペース板とや機械的に接合するとともに、アース側パターンとアース側ランドとや電気的に接続する機能を果たす。また、半田パンプは、ホット側パターンとホット側シドとや電気的に接続する機能を果たす。さらに、遅性装面波素子チップは、それ自身、ペース板および半田封止枠とともに、気密封止されたパッケ

(3)

c)

ーシング構造を与え、また、半田封止枠および半田パンプの厚みは、弾性表面波の伝搬に必要な空間を形成す -

[0013]

【発明の効果】したがって、この発明によれば、弾性表面波素子ナップ自身を、パッケージング部材の一部として用いるため、前品点数の削減を図ることができる。

[0014] また、半田封止枠は、弾性表面波素子チップとペース板とを機械的に接合し、それらの間の空間を気を封止するととも、電気的接続をも違成し、さらに、半田パンプによる電気的接続は、半田封止枠の形成と同時に行なうことができるので、組立てに要する工糧数を減少させることができる。

20

【0015】また、半田封止枠の厚みによって空間が形成されるため、ペース板としては、平板状の簡単な形状のものを用いることができるので、ペース板自身も、安価に提供することができる。

【実施図】にの発明の一定施のによる罪性表面改装限21が、図1、図2および図3に示されている。

[0016]

[0017] 學権裁固後装備21は、ます、単権裁固後 素十子ップ22や福える。単結数回後素十子ップ22 は、單性表回後を伝裳するための基板23を備える。基 板23は、たとえば、圧電体で構成される。基板23上 には、図1に示されているように、インタディジタルト シンスデューサ24および25、これらインタディジタルト ンスデューサ24および25、これらインタディジタルト ルトランスデューサ24および25のアース億ツインタ によって、たれだれ接続されかリインタディジタ トランスデューサ24および25のアース億ツインタ トランスデューサ24および25のアース億ツインタ におって、ファインクディンタル 24および25のボイングディジタルトンングデューサ 24および25のボイングディジタルトンンスデューサ 24および25のボット個パターン31および32が形成される。 にれらイングディシタルトランスデューサ24および25、ライン26、27、29、30ならびにバターン3 5、ライン25、基板23上に蒸着率によりスタンイ ジング膜を形成した後、フォトリングラフィ技術を用いていターニングするにとにより形成される。

30

Lハダーー///9 601Cにより形成される。 【0018】 この弾性表面波装板21は、上述の弾性表面波装子チップ22のインタディジタルトランスデューサ24 および25 が形成された結板23の面に対向して配置されるペース板33位、単独で図4 および図5に示されている。なお、図4は、ペース板3の上面を示し、図5は、ペース板330下面を [0019] ペース板33は、たとえばアルミナから構成される。ペース板33上には、電池したアース側パケーン28におらかる位職にアース側ッツド34が形成される。また、ホット個パケーン31および32に対応する位置に、それだれ、ホット値ルンド35および36が形成される。また、ペース板33には、その上層から下

4 国にまで延びるように、アース側外部電腦37 および3 国にまで延びるように、アース側外部電腦39 および40 か形成される。アース側外部電腦37 および38は、アース側のンド34に、アース側のシンド34にて40日、それだれ、スルーボール41 および40日、それだれ、スルーボール41 および40日、とれたアンド35 および35 に電気的に茶紙される。これらランド35 および35 になるがに外端電腦37,38,39,40ほ、たとだに外に呼ばによって形成される。

倒ランド35とを連結しており、半田パンプ45は、ホット側パターン32とホット倒ランド36とを連結して いる。したがって、単在表面被撃于チップ22に形成されたアース個パターン28ならびだホット個パターン3 合わせた状態で加熱することにより、上述のクリーム半 44および45%形成される。半田封止枠43は、アース側パターン28とアース倒ランド34とを連結してお り、半田パンプ44は、ホット個パターン31とホット 1および32は、半田封止枠43ならびに半田パンプ4 7 および3 8 ならびにホット側外部電極3 9 および4 0 枠43ならびに半田パンプ44および45は、製造途中 の段階では、クリーム半田の形態でたとえばスクリーン 印刷によって形成される。その後、図2または図3に示 所定の厚みを有する半田封止枠43ならびに半田バンプ 44および45がそれぞれ付与される。これら半田封止 すように、ペース板33が弾性表面波素子チップ22と アース側ランド34上には、半田封止枠43が付与さ れ、ホット倒ランド35および36上には、半田バンプ 田が溶融し、次いで固化したとき、図3に示すように、 [0020] 図1と図4とを対照すればわかるように、 4および45を介して、それぞれ、アース側外部電極 に引出される。

8

[0021] なお、半田封止枠43ならびに半田バンプ44および45に用いられる半田としては、高融点のものが好ましい。なぜなら、得られた野性表面被装置21を回路基板(図示せず)に実数するときに用いる半田付けの温度によって再溶離することを防止するためである。

[0022] このように、この集施例によれば、弾性表面波の伝搬に必要な空間の形成、高い気密性、および電気的接続が、弾性装面液素子チップ22とペース板33とを連結する半田前に枠43ならびに半田パンプ44お

ð

よび45によって与えられることができる。【0023】図6は、この発明の他の実施倒による弾性表面波装置21aを示している。なお、図6は、前近した図3に相当する野面図であるが、図3に示す要素に相当する要素には、同様の参照符号を付し、重複する説明は治路する。

[0024] 図6において、ペース板33には、スルーホールが形成されていない。そのため、たとえば、半田パンプ44に接続されるホット回ッンド35は、ペース

20

Ø

弾性表面波紫子チップ

板33の上面を通ってホット側外部電極39にまで引出 される。他方、半田封止枠43に核続されるアース個シンド34は、絶縁膜46を介在させて、ホット倒シンド 35と交差するように形成される。

[図面の簡単な説明]

【図1】この発明の一実施例による弾性表面波装置2 を分解した状態で示す斡視図である

[図2] 図1に示した弾性表面波装置21の完成状態の [図3] 図2の線1 I I - I I I C沿り附固図である 外観を示す斜視図である。

【図6】この発明の他の実施例による弾性表面波装置2 ベース板33を単独で示す上面図である。 [図4] ペース板33を単独で示す上面図である。[図5] ペース板38を単独で示す下面図である。

【図7】従来の弾性表面被装置1を示す断面図である。 1 8 を示す、図3 に相当の断面図である。 [年年の説明]

弹性表面被装置

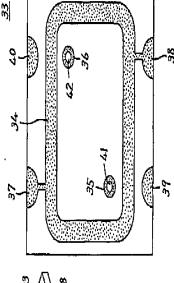
[<u>M</u>1]

インタディジタルトランスデューサ ホット側外部電極 アース側外部電極 **ドット包パターソ** ホット倒ランド アース館レムソ ドシト宮レイソ メゲーボーブ アーレ会スターソ 半田ベンン 一く宮ャンド 半田封止枠 又核 絶縁膜 ល Ø Ø 0 Ø ∞ O ო 8 8 4 6 41, ۲ ٥, m (1) m 4 10

Ĵ [図4]

7

[図2]

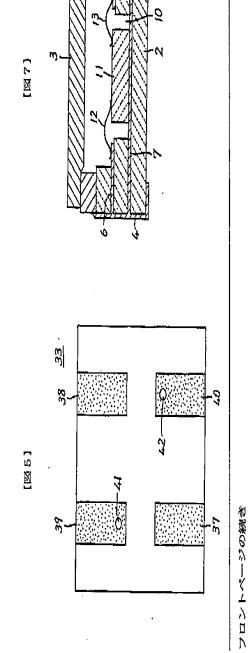


7

[図図] [図3]

63

-42



(72)発明者 森 徹 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内

綠岡 緒一 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所內

(72) 発明者